PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-033706

(43)Date of publication of application: 13.02.1988

(51)Int.CI.

G02B 6/10 C03B 37/12 G02B 6/00

(21)Application number: 61-177365

(71)Applicant: KAWAKAMI SHOJIRO

(22)Date of filing:

28.07.1986

(72)Inventor: KAWAKAMI SHOJIRO

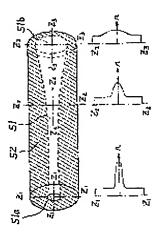
SHIRAISHI KAZUO SHIGIHARA KIMIO

(54) FIBER TYPE OPTICAL WAVE CIRCUIT ELEMENT AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress the radiation loss by continuously changing the refractive index distribution in the axial direction while keeping the normalized frequency of a fibrous element, which consists of a core layer and a cladding layer, approximately constant.

CONSTITUTION: A fiber type optical wave circuit element consists of a core layer 51 and a cladding layer 52, and the cross section of the core layer 51 in both ends 51a and 51b has about circular symmetrical shape, and the normalized frequency is kept approximately constant between both ends 51a and 51b and the refractive index distribution is so set that the electromagnetic field distribution is continuously spread in the axial direction. Consequently, the incident optical wave from one end 51a keeps the peculiar mode while suppressing the radiation loss during propagation and reaches the other end 51b. If the cross section shape of the core layer 51 in both ends 51a and 51b is set in



accordance with the electromagnetic field distribution of the optical wave circuit element connected to both ends 51a and 51b, the radiation loss accompanied with mismatching of the electromagnetic field distribution due to connection is suppressed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-33706

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	④公開	昭和63年(1988)2月13日
G 02 B 6/10 C 03 B 37/12 G 02 B 6/00	3 5 6	C-7370-2H A-8216-4G Z-7370-2H	審査請求有	· 発明の数 4 (全10頁)

49発明の名称

ファイバ型光波回路素子及びその製造方法

②特 願 昭61-177365

②出 願 昭61(1986)7月28日

特許法第30条第1項適用 昭和61年3月5日 社団法人電子通信学会発行の「昭和61年度電子通信学 会総合全国大会講演論文集(4)に文書をもつて発表

⑫発	明	者	川上	彰二郎	宮城県仙台市土樋236	
⑫発	明	者	白 石	和男	宮城県仙台市片平2丁目1番1号	東北大学電気通信研究
					所内	
⑫発	明	者	鴫原	君男	宮城県仙台市片平2丁目1番1号	東北大学電気通信研究
					所内	
⑪出	願	人	川上	彰二郎	宮城県仙台市土樋236	
少代	理	人	弁理士	永井 利和	外1名	

明和曹

1. 発明の名称

ファイバ型光波回路素子及びその製造方法

2.特許請求の範囲

- (1) コア暦とクラッディング暦とからなるファイ パ状素子であり、正規化周波数をほぼ一定に保 ちつつ屈折率分布が軸方向に連続的に変化して いることを特徴とするファイパ型光波回路素子。
- (2) 丙烯の屈折率分布が略円対称である特許請求の範囲第(1) 項記載のファイバ型光波回路案子。
- (3) コア暦とクラッディング暦とからなるファイ バ状素子であり、その一端若しぐは他端または その間の任意の横断面における少なくとも一の 面での屈折率分布が非円対称であるとともに、 屈折率分布が動方向に連続的に変化しているこ とを特徴とするファイバ型光波回路案子。
- (4) 一端の屈折率分布が非円対称で他端の屈折率 分布が略円対称であり、再端間で屈折率分布が

動方向に連続的に変化したものである特許請求 の範囲第(3) 項記載のファイバ型光波回路案 子。

- (5) 両端の屈折率分布が非円対称であり、両端間で屈折率分布が軸方向に連続的に変化したものである特許請求の範囲第(3) 項記載のファイバ 型光波回路素子。
- (6) 任意の機断面における屈折率分布が非円対称で、両端の屈折率分布が略円対称であり、両端とその機断面の間で屈折率分布が動方向に連続的に変化したものである特許請求の範囲第(3) 項配載のファイバ型光波回路案子。
- (7) コア暦とクラッディング層とからなり、コア 層の一端の横断面形状を略方形状とし、他端の 横断面形状を略円形状とした特許請求の範囲第 (3) 項記載のファイバ型光波回路案子。
- (8) コア暦とクラッディング暦とからなり、伝搬する光波の電磁界分布が或る機断面で充分に拡がるように屈折率分布を軸方向に連続的に変化せしめるとともに、その機断面部分にギャップ

を形成し、そのギャップに事故作用の無い他の 索子を介装しても光波の回折による損失を低く 抑制できることを特徴としたファイバ型光波回 路楽子。

- (8) コア用プリフォームを中央に、クラッディング用プリフォームを周囲に配設したファイパプリフォームを加熱して銀引きし、線引きしたファイバに対して軸方向に沿って分布加熱を施すことにより、コア材または/及びクラッディング材の中のドーパントを拡散させ、ファイバの屈折率分布を軸方向に連続的に変化させることを特徴とするファイバ型光波回路素子の製造方法。
- (10)コア材中のドーパントをタリウムイオンとし、クラッディング材中のドーパントをタリウムイオン以外のイオンとした特許請求の範囲第(3) 項配数のファイバ型光波回路案子の製造方法。
- 3 . 発明の詳細な説明
- [産業上の利用分野]

かった。

このようなことから、従来から結合素子としてはレンズが用いられてきているが、相互の電磁界分布を一致させるレンズ系を設計・製作することは困難であり、また小型化や安定化を図るという観点からは向いていない。

ところで、この問題について、光集徴回路型、即ち平面型の光回路素子については、その政路の屈折率分布を光の進行方向に徐々に変化させるという手段を適用することにより、レンズ系を用いることなく、放射損失の小さいとなる。 かい 本の という でいる (特別昭60年 を実現できるものが開発され、またその製造技術についても開発されている (特別昭60年 191208).

この光波回路案子は、光集符回路において光導改路を形成すべき位置にカリウムイオンが拡散されているナトリウムを含むガラス整板と、ガラス装板の上に形成されたガラス被限と、ガ

本発明はファイバ型光波回路来子及びその製造方法に係り、特に光波の進行方向に沿って一様でない届折事分布を有したファイバ型の光波回路素子であり、主としてモードの整合器として用いられるものに関する。

[従来の技術]

従来から光波回路案子としては屈折率分布が 光波の進行方向に一様な構造を有するものが用いられており、このため、材質や幾何学的構造 の異なる複数の案子を接続する場合には電磁界 分布の不整合による放射損失を招くという問題 が指摘されていた。

例えば、半導体レーザ等の偏平な電磁界分布を有する案子と光ファイバ等の円対称の電磁界分布を有する案子とを接続する場合には結合損失が大きかった。

また、導液作用のない種々の光学素子を通例の光ファイバ間に挿入する際には、ファイバを伝搬する光波の電磁界分布の拡がりが小さいため、ファイバ間での回折による放射損失が大き

そして、この光集積回路型の光回路素子には 光集積回路との電磁界分布の整合性が良好で、 且つその製造においても集積回路プロセス技術 が利用できるという利点があるが、屈折率差の 大きな導波路を得ることが困難であり、光集積 型回路であることから必然的に可撓性に欠ける という欠点がある。

[発明が解決しようとする問題点]

ところで、前記の光集積回路型の光回路索子は、複数の集積回路型素子を接続する場合における電磁界分布の不整合に伴なう放射損失の問題を一応解決するものであるが、その入出力部における光ファイバとの機械的及び幾何学的な整合性は必ずしも良くない。

本発明は、光集税回路型の案子だけでなく、 種々の光回路案子を接続する場合における電磁 界分布の不整合に伴なう放射损失を低く抑制す

. .. ._____

ることができるファイバ型光被回路案子を提供 することを目的として創作された。

[問題点を解決するための手段]

本願の発明は次のファイバ型光波回路案子に 係る三発明とその製造方法に係る発明の四発明 からなる。

第一の発明は、コア暦とクラッディング暦とからなるファイバ状素子であり、 正規化周波数をほぼ一定に保ちつつ屈折率分布が軸方向に連続的に変化していることを特徴とするファイバ型光波回路案子に係る。

第二の発明は、コア暦とクラッディング暦とからなるファイバ状素子であり、その一端若しくは他端またはその間の任意の機断面における少なくとも一の面での屈折率分布が非円対称であるとともに、屈折率分布が軸方向に連続的に変化していることを特徴とするファイバ型光波回路素子に係る。

第三の発明は、コア層とクラッディング層と からなり、伝搬する光波の電磁界分布が或る機

3 とからなるファイバ状の素子として構成されている。

そして、各横断面における尼折率分布は一例として第2a図から第2c図に示すようにその動方向に連続的に変化しており、その間で正規化周波数(V)はほぼ一定に保たれている。

従って、この妻子1のの塩打事分の の大きないからなった。 の大きないのではないのでは、 の大きないのでは、 の大きないのでは、 の大きないのでは、 の大きないのでは、 の大きないのでは、 ののでは、 ののででは、 ののででいる。 ののででいる。 でいる。 ののででいる。 ののででいる。 でいる。 のででいる。 のででいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でい

尚、「屈折率分布が連続的に変化している」とは第1図に示したようなテーパー状の変化に限定されず、要は滑らかな変化が構成されていればよい(以下、同様に解釈する。)。

断面で充分に拡がるように屈折率分布を軸方向に連続的に変化せしめるとともに、その横断面部分にギャップを形成し、そのギャップに導放作用の無い他の素子を介装しても光波の回折による損失を低く抑制できることを特徴としたファイバ型光波回路案子に係る。

第四の発明は、コア用ブリフォームを中央に、クラッディング用ブリフォームを周囲に配設したファイバブリフォームを加熱して線引きしたファイバに対して軸方向に沿きて分布加熱を施すことにより、コア材またははひて分でクラッディング材の中のドーパントを拡放させ、ファイバの屈折率分布を軸方向に連続的に変化させることを特徴とするファイバ型光波回路楽子の製造方法に係る。

[作用]

第一の発明のファイバ型光被回路素子の基本 的概念は第1図に示される。

図において、 1 ほこの発明のファイバ型光波 回路楽子であり、コア暦 2 とクラッディング暦

第二の発明のファイバ型光被回路案子の基本 的概念は第3図に示される。

図において、4はこの発明のファイバ型光波 回路来子であり、コア暦 5 とクラッディング暦 6 とからなるファイバ状の案子として構成され ている。

モして、一例として第3図におけるX m ー X m 及び Y m ー Y m (m; 1, 2, 3)で示される面の各屈折率分布をグラフにすると、m = 1 の面においては第4a図及び第5a図に示すようにその屈折率分布は第4c図及び第5c図に示すように略円対称となっている。モして、m = 1 の面と m = 3 の面との間では 4 b の足折率分布が連続的に変化しており、第4b 図及び第5b図はこの連続的に変化している途中の一横断面の屈折率分布を示したものである

尚、前記には屈折率分布についての一例として一端が非円対称、他端が略円対称であるもの

を掲げたが、この発明においては网絡が非円対称のもの、 网络が略円対称であるが任意の横断面で非円対称であるものをも合む。

この発明の素子は前記の第一の発明と異なり 正规化周波数が一定に保たれることは要件となっ らないが、何れにしても軸方向への屈折率分布 が滑らか変化していることから、素子中を伝復 する光波の放射モードへの結合を抑制すること ができ、一端から他端への電磁界分布の変形を 低損失で行ない得ることは同様である。この案 子の更なる利点は種々の光回路素子を接続する 場合にその入出力部における幾何学的不整合即 ち電磁界分布の不整合に件なう放射損失を抑制 することができる点にある。例えば、接続され る素子が光集積回路型の素子で非円対称の屈折 事分布を有しているような場合に、この発明の 素子の接続端の屈折率分布をその屈折率分布に 整合させておけば、放射損失を非常に低く抑制 することが可能となる。

第三の発明のファイバ型光波回路業子の基本

屈折率分布を軸方向に連続的に変化させてあるため、その部分での放射損失を極めて低くすることができることになる。

第四の発明のファイバ型光波回路素子の製造 方法の基本的概念は第7図に示される。

回図において、13はファイパブリフォームであり、機断面形状が非円対称であるコア用プリフォーム14を中央に、クラッディング用ブリフォーム15を周囲に配設した構成を有している。

モして、このファイバブリフォーム13には 銀引き用加熱16が施されつつ級引きされて ファイバ17が形成されるが、本発明において はその線引きされたファイバに軸方向に沿って 更に分布加熱18を施すことに特徴がある。

この分布加熱 1 8 は、 第 8 図に示すようにコア材 1 4 a または/及びクラッディング材 1 5 a の中に含まれているドーパントをその境界面付近 1 9 で拡散させることにより、ファイバ 1 7 の各機断面における屈折率分布を軸方向へ連

的概念は第6図に示される。

図において、7及び8はそれぞれコア恩9 a,9bとクラッディング暦10a,10bか らなるファイバ型光波回路案子の一部であり、 伝搬する光波の電磁界分布は或る横断面11 a,11bで充分に拡がるように屈折率分布を 軸方向に連続的に変化させてある。そしてその 横断面11a,11bの間はギャップ12として で構成されている。

従って、伝搬する光のスポットサイズはそのギャップ12で充分に大きくなり、ギャップ12に張汝作用の無い他の案子を介装した場合においても光波の回折による損失を低く抑削することができる。

一般の光ファイバの間に 事故作用の ない 光楽子を挿入するとファイバを伝搬する光波の 電磁界分布の拡がりが小さいために、 そのファイバ間で 回折による大きな放射損失が生じたが、 この発明のファイバ型光波 回路来子は電磁界分布を横断面 1 1 a , 1 1 b で充分に拡がるように

統的に変化させる役割を果たす。

即ち、分布加熱18において、大きな熱量で加熱した部分についてはドーパントの拡散長が 長くなり、小さな熱量で加熱した部分について はドーパントの拡散長が短くなることから、加 熱の分布を適宜制御することによって屈折率分 布をファイバ17の軸方向に沿って連続的に変 化させることが可能となる。

尚、ここで「分布加熱」とは、ファイバ17の軸方向に温度分布をつけて加熱する場合だけでなく、ファイバ17の所定部を局所的に加熱するような熟処理も含む概念である。

また、コア材14aまたは/及びクラッティング材15aの中に含まれているドーパン7 は本来的に均一であり、従ってファィバ17における単位長さ当りのドーパント量は一定にあることから、分布加熱18を施した後のファエが17によって構成される光波回路素子のに開放をほぼ一定に保ったまま屈折率分布が110元で変化したものとなる。

尚、この発明においては、ファイバブリフォーム 1 3 を級引きする必要上、各ブリフォーム 1 4 、 1 5 はガラスが適しており、また屁折率を変化させるドーバントとしては銀イオン、カリウムイオン等を用いることもできるが、大きな屈折率変化を得るためには、電子分極率の大きな、例えばタリウムイオンを用いることが望ましい。

[実施例]

実施例1 (第一の発明に対応)

第9図は、本願の第一の発明のファイバ型光波回路案子の一実施例を示すものであり、51はクラッディング層である。ここに、両端51a,51bにおけるコア層51の横断面形状は略円対称形状になっていおり、両端51a,51bの間においては正規化周波数をほぼ一定に保ちつつ、屈折率分布が動方向に連続的に変化している。

この変化の状態は第9図における Zm- Zm (m; 1, 2, 3) で示される横断面で、それ

は、一幅 6 1 a においては第 1 1 a 図に示すように Z 1 ー Z 1 軸について矩形状の分布で、且つ軸に関して非円対称の分布をなしており、 他端 6 1 b においては第 1 1 c 図に示すような円対称の屈折率分布をなしている。

そして、 両端面 6 1 a , 6 1 b の間においては、 コア層 6 1 の横断面形状が略方形から略円形に連続的に変化している。 第 1 0 図における 2 t - 2 t で示される面の屈折率分布は第 1 1 b 図に示され、矩形状の分布から円形状の分布へ移行する過渡的な段階を示している。

従って、一幅 6 1 a に按続される光導被路や 光学素子の屈折率分布が略方形状であり、他幅 6 1 b のそれが略円形状であるような場合に、 放射损失の低いモード整合器として用いること ができる。

第二の発明の実施例としては第12回に示すように、コア暦71の形状が円端71a.71 bで略円形であり、或る機断面72(2n-Z nで示される)で略方形状にすることも可能で ぞれ第9 a 図、 第 9 b 図及び第 9 c 図に示されるように連続的に電磁界分布が拡がるように設定されている。

従って、一幅 5 1 a から入射した光波は、伝搬中の放射損失が抑えられながら、その固有モードを保持して他端 5 1 b へ到達する。

また、 両端 5 1 a , 5 1 b に接続される光波 回路案子の電磁界分布に対応させて 阿端 5 1 a , 5 1 b のコア層 5 1 の横断面形状を設定しておけば、接続による電磁界分布の不整合に伴なう放射損失を抑制することができるため整合器子としての機能を有する。

実施例2 (第二の発明に対応)

第10図は、本願の第二の発明のファイバ型 光被回路架子の一実施例を示すものであり、6 1はコア暦であり、62はクラッディング層で ある。

ここに、コア暦 6 1 の一端 6 1 a の機断面形状は略方形状であり、他端 6 1 b の機断面形状が略円形状になっている。従って、屈折率分布

ある。この案子は整合案子としての機能も有しているが、機断面72で切断することにより、 第三の発明におけるファイバ型回路案子の一部 (第6図における7,8に相当)として用いる ことが可能となる。

実施例3 (第三の発明に対応)

第13回は、本願の第三の発明のファイバ型 光波回路案子の一実施例を示すものである。

図において、81はファイバ型回路来子であり、コア暦82とクラッディング暦83及び該来子81をコア暦82を含む横断面の一部を削除して設けたギャップ84とからなる。そして、蟾面81aと81b及び蟾面81cと81dとの間では品折率分布が連続的に変化している。

ここに重要なことは、蟾面81 b と81 c において伝搬光の固有モードの電磁界分布が充分に拡がるように、即ち伝搬光のスポットサイズが充分に大きくなるように屈折率分布が設定さ

えば光アイソレータ用磁気光学結晶等)を ギャップ 8 4 の中に介装したときのギャップ 8 4 の幅(即ち、介装物質の長さ)と回折損失と の関係を種々のスポットサイズを有する被長 1 3 μ m の光波に対して求めたものである。

通例の通信用単一モードファイバでは被長
1 . 3 μmにおいてスポットサイズは約 5 μm
であるから、回折損失を 0 . 1 d B に抑削する
にはギャップ幅を 4 0 μm以下にしなければな
らない。

しかし、本実施例の素子 8 1 を用いてスポットサイズを例えば 1 5 μmに拡大すれば、同じ

は B K 7 ガラスとタリウム入り B K 7 ガラスと でほぼ同程度の値であることから、ファイバへ の線引きに適しているからである。

第16図はファイバブリフォーム91の横断 面図(第15a図のA-A矢視断面)であり、 次の工程を経て製造される。

先ず、 B K 7 ガラスからなる クラッディング 材 9 5 、 9 6 の一方の クラッディング 材 9 6 に 緯 を設け、 これら クラッディング 材 9 5 、 9 6 を接合させて、 6 4 0 ℃の 温度 で 3 0 分間 保持し、 互いに 融着させて 矩形 状 の 孔 9 7 をもつクラッディング 用 ブリフォーム 9 8 を作 製する。この 孔 9 7 に タ リ ウム 入 り B K 7 ガラス 製 で その 機断面 が 方形 状 の コ 7 用 プ リ フォーム 9 9 を 石 英製スペーサ 1 0 0 を 介 し て 抑入する。

このようにして作製されたファイバブリフォーム91は第15 a 図に示すように加熱器93によって加熱されて線引きされることになり、第17 図に示すように加熱軟化されて、コア暦101とクラッディング暦102 が接触す

型光波回路素子を製造する製造装置の概略を示したものであり、91はファイバブリフォームで、加熱器92で加熱されることにより線引きされファイバ93となるが、ファイバ93には 更に加熱器94によって軸方向にその熱量が変化する分布加熱が施される。

本実施例においてはタリウムを含むBK7ガラスをコア用に使用し、タリウムを含まないBK7ガラスをクラッディング用に使用した。

これは、ガラスの屈折率はタリウムの含有量によって大幅に変化し、比屈折率差が1.8%及び2.9%近くの大きな値をもつ案子が得られるからであり、熱脳張係数、転移点、屈伏点

る部分では、コア暦101中のタリウムとクラッディング暦102中のカリウムとの間でイオン交換が生じ、タリウムがドーバントとのとククラッディング暦102中に拡散する。この段階での拡散は線引きしたファイバ93の屈折率分布が鈍る原因になるが、現実的には線引きによりタリウムの拡散とが絶小される効果があり、更に線引き温度を低くしてタリウムの拡散係を小さくとによりこの影響を抑制することができる。

次に、銀引きしたファイバ93は所定の長さに切断し、その切断したファイバ93を加熱器94によって分布加熱を施す。即ち、この段階でコア暦101の中のタリウムとクラッディング暦102の中のカリウムとをイオン交換させ、動方向の各横断面において屈折率分布が異なる所望の素子を得ることになる。

加熱器94はファイバ93の長さ方向に沿っての温度分布を調節することが可能なものであり、 前記のイオン交換を制御する役割を果た